プラズモニクスを用いた LED の発光増強

岡本晃一

Enhancement of Light-Emitting Diodes Using Plasmonics

Koichi OKAMOTO

Surface plasmon (SP) generated at a metal surface brings novel optical properties and functions to a material. The technique of controlling and utilizing the SP is called "plasmonics" and has attracted much attention with the recent rapid advance of nanotechnology. Here, we propose one of futuristic applications of plasmonics, which is highly-efficient light-emitting diodes (LEDs) using InGaN/GaN semiconductors or other various materials. The coupling between the electron-hole pairs and the SP at the metal surface increases the spontaneous emission rate and the internal quantum efficiencies. Moreover, huge enhancement of emission should be obtainable at any wavelength if we can control the modes of SPs by employing metal nanostructures. The SP coupling technique would lead to super bright LEDs that offer realistic alternatives to conventional fluorescent light sources in the near future. The similar nanostructure-controlled plasmonics is also expected to develop highly-efficient solar cells.

Key words: plasmonics, surface plasmon, polariton, InGaN, LED

近年はさまざまな分野でエレクトロニクスからフォトニ クスの時代へと移りつつあり,例えば通信や情報処理にお いては飛躍的な高速化・多様化が期待されている.しかし 光は電子よりも制御しにくく,また回折限界によって光の 波長以下のサイズへの小型化・高集積化も困難であること がフォトニクスの発展を遅らせている.このような状況を 打開し,光技術・光デバイスに革命的な発展をもたらす可 能性を秘めているのが,エレクトロニクスとフォトニクス の境界分野ともいうべきプラズモニクスである.プラズモ ニクスとは,金属表面における電子の集団プラズマ振動で ある表面プラズモン (SP)¹⁾との結合を利用し,光を自由 自在に操る技術である.SPは電子の疎密波であるが,界 面において SPと電磁波の結合系である表面プラズモン・ ポラリトン (SPP)を介して光と相互作用できる.

金属と誘電体の界面に発生した SPP を図1(a) に示した.電場強度分布は三次元時間領域差分(3D-FDTD)法を用いて,界面付近をx偏光の点双極子で励振することによって計算した.金属/誘電体界面に束縛された電磁波が,面内をx方向に伝搬しているのがみられる.SPPの伝

搬モードは縦波成分の E_x と横波成分の E_xをもち,横波成 分を介して外部の光と相互作用できる.また縦波成分に よって電子波と強く結合し,波長よりも小さな空間をも伝 搬できるようになる.図1 (b) は,光の波長よりも小さな 金属微粒子に x 偏光の光を入射した際に発生した局在表面 プラズモン (LSP) である.LSP は金属ナノ微粒子の閉じ た表面にゼロ次元的に束縛された SP の非伝搬モードであ る.LSP は誘電体微粒子に光照射した際に生じる近接場光 と同様の性質をもっており,金属微粒子のサイズを小さく することによって,波長よりもはるかに小さいナノ領域に まで微小化できる.

SPP, LSP は電子と光の結合系なので,その両方の性質 をもっており,光のように高速・多様で,かつ電子のよう に制御しやすくなる.さらにこれまで考えられなかったよ うなユニークな光学特性・光機能性を出現させる.例えば 金属界面に強い局在電場を創り出し,近傍の光吸収・発 光・散乱を著しく増加する.これはSP共鳴 (SPR) や表面 増強ラマン分光 (SERS) などのセンサーとして用いられ ている²⁾.また金属ナノ構造を作成することにより,ナノ

京都大学大学院工学研究科(〒615-8510 京都市西京区京都大学桂) E-mail: k.okamoto@hy4.ecs.kyoto-u.ac.jp



図1 (a) 金属 / 誘電体界面を伝搬する表面プラズモンポラリ トン (SPP). (b) 金属ナノ微粒子に局在する局在表面プラズ モン (LSP). 電場強度分布は三次元時間領域差分 (3D-FDTD) 法により計算.

空間への局在・伝搬が可能になり、回折限界を超えた光ナ ノテクノロジーへの応用が近年特に注目されている³⁻⁷⁾ 例えば 1998 年に Ebbesen らは、金属薄膜のナノ微小開口 アレイ構造により、透過光が著しく増大することを見いだ した³⁾ これが、プラズモニクスの光技術応用が注目され るひとつのきっかけとなった*1. 高原らは金属細線導波路 を⁴⁾. Barnes らはサブミクロン導波路やプラズモニック・ バンドギャップを⁵⁾, Atwater らは一次元配列のナノ金属 微粒子導波路⁶⁾についてそれぞれ報告した。Atwaterらは これらSPの新しい光技術としての応用に対し、「プラズモ ニクス」という言葉を2001年に初めて用いた⁶.ナノ導波 路以外にも、光トランジスターやプラズモニック・メタマ テリアルによるスーパーレンズなど、プラズモニクスに基 づくさまざまな新技術が提案されているが7,これらはま だ実用には遠い技術である。そこで筆者らは、プラズモニ クスの実用可能な新技術として、発光材料・素子の高効率 化に注目した.

1. プラズモニクスによる発光増強

発光ダイオード (light-emitting diode; LED) に代表され る固体発光素子は,軽量・省エネルギー・耐久性において 優れており,白熱球や蛍光灯に代わる次世代照明光源とし ても期待が高まっている⁸⁾.特に,InGaN/GaN 系量子井 戸 (quantum well; QW) に基づく青色 LED と黄色蛍光体 を組み合わせた白色 LED は,製品レベルでの効率 (~100 Im/W) が最近ようやく蛍光灯に追い付いてきたところで ある⁹⁾.しかし,まだまだ効率に改善の余地が残されてお り,さらにはコストの問題もあるため,LED は信号機や ディスプレイのバックライトなどの特殊な用途を除いて, 一般的な照明光源として広く利用されるには至っていな



図 2 (a) InGaN/GaN 量子井戸に各金属層を用いたときの フォトルミネセンス (PL) スペクトル. 金属なしの PL スペ クトルのピーク強度を1に規格化している. インセットは試 料構造と光励起・発光検出の配置.

い. LED の高効率化のために,より高品質な結晶成長, あるいは特殊な面方位での結晶成長が進められているが, これら結晶成長技術の改善に基づくアプローチは設備やプ ロセスに費用と手間がかかり,低コスト化との両立が難し い.結晶成長技術以外のアプローチとしては,例えば筆者 らは,ナノ微細構造を作成することによってInGaN系QW の発光特性の制御に成功した^{10,11)}.しかしこれは電子線描 画等の微細加工プロセスを含むために,大量生産向きでは ない.LED 照明の普及には,さらに簡単・安価で,より 効果的な方法が求められる.そこで筆者が着目したのがプ ラズモニクスの利用である.

SPにより、金属界面近傍の発光体の発光が著しく増強 することはすでに知られている.しかしこれらはプラズモ ニクスの電場増強効果による強励起に基づいており、発光 効率が向上したわけではないので、高感度センシングには 有益でも、電流注入による LED の高効率化には利用でき ない.そこで筆者らは、SP 近傍において発光速度が速く なることを利用して、発光の高効率化が達成できると考え た.そして2004年に、初めて InGaN/GaN系QWのプラズ モニクスによる発光増強に成功した¹²⁾.同様のアイデア は Yablonvitch らからも提案されていたが^{13,14)}、実験的に 可視光の発光増強に成功したのはわれわれが初めてであ り、Barnes の解説記事においてわれわれの論文は、プラ ズモニクスに高効率発光素子という新たな応用分野をひら いたものであると紹介された¹⁵⁾.

この方法は、例えば図2に示したように、有機金属気相成長(MOCVD)法で成長した InGaN/GaN 系QWの上に金属薄膜50 nmを抵抗加熱により真空蒸着するだけのきわ

^{*1} T. W. Ebbesen はこの業績により,米国の学術情報会社「トムソン・ロイター」の 2010 年のノーベル賞有力候補者(トムソン・ロイター引用栄誉賞) に選ばれた. http://science.thomsonreuters.com/press/2010/2010-Citation-Laureates/



図3 (a) Ag と GaN, (b) Au と GaN の各界面における表面プラズモン・ポラリトン (SPP)の分散曲線. 点線はバルクの GaN を伝搬する光の分散(ライトライン)であ り,この内側の網掛けの部分が発光領域である. ħはディラック定数.

めて簡単・安価なものである.この試料の裏面から InGaN 半導体レーザー(波長 406 nm,励起強度 4.5 mW)を照射 し、フォトルミネセンス(PL)を測定したところ、Agや Alを用いた場合に著しい発光増強が観測できた.図2は金 属を蒸着していないもとの試料の PL スペクトルのピーク 強度を1に規格化しており、発光増強効果は青色発光領域 のほうが緑色発光よりも著しく、Agを用いた場合はスペ クトルの面積強度で17倍もの発光増強が得られている. また、Auを用いた場合は、ほとんど増強効果は観測され なかった.

得られた発光増強は、SPによる発光効率向上の効果として説明できる。QW内の電子・正孔対(励起子)は、輻射もしくは非輻射再結合によって、フォトンもしくはフォノンを発生する。発光の内部量子効率(η_{int})は、励起子の輻射再結合速度(k_{rad})と非輻射再結合速度(k_{non})の比によって決まり、 η_{int} に光が材料の外部に取り出される効率(光取り出し効率 C_{ext})を掛けたものがLEDのエネルギー変換効率(外部量子効率 η_{ext})である。

$$\eta_{\text{ext}} = C_{\text{ext}} \times \eta_{\text{int}} = C_{\text{ext}} \times \frac{k_{\text{rad}}}{k_{\text{rad}} + k_{\text{non}}}$$
(1)

ここで、励起子の近傍に金属表面があり、励起子のエネル ギー($\hbar\omega_{Ex}$) と SP のエネルギー($\hbar\omega_{SP}$)が近ければ、励起 子と SP が結合し、フォトンやフォノンの代わりに SPP を 生じる経路が加わる. SPP が金属界面のナノ構造により散 乱されて光として放出されれば、これは新たな発光経路と なる. それにより発光速度が速くなれば、相対的に非輻射 過程が抑えられ、発光の内部量子効率が増加する.

2. SPP の分散と SP の結合条件

SPP の波数ベクトルの界面に水平な成分 (k_{SP}) は,金属 と誘電体の誘電関数をそれぞれ $\varepsilon_1(\omega)$, $\varepsilon_2(\omega)$ とすると, 次の式で表される¹⁾.

$$k_{\rm SP}(\omega) = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon_1(\omega)\varepsilon_2(\omega)}{\varepsilon_1(\omega) + \varepsilon_2(\omega)}}$$
(2)

ここで ω とcはそれぞれ光の振動数と光速である.SPPの 分散式は、金属の誘電関数を複素関数の $\varepsilon_1'(\omega) + \varepsilon_1''(\omega)$ iと おくことにより、以下の複素関数でよく表される¹⁾.

$$k_{\rm SP}(\omega) = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon_1'(\omega)\varepsilon_2(\omega)}{\varepsilon_1'(\omega) + \varepsilon_2(\omega)}} + \frac{\omega}{c} \left(\frac{\varepsilon_1'(\omega)\varepsilon_2(\omega)}{\varepsilon_1'(\omega) + \varepsilon_2(\omega)}\right)^{3/2} \frac{\varepsilon_1''(\omega)}{2\varepsilon_1'^2(\omega)} i$$
(3)

この式の第1項目と2項目は、それぞれ SPP の分散と減衰 を表している.この式から計算した Ag/GaN および Au/GaN 界面における SPP の分散関係を図3に破線で示し た.SPP の波数 ($\hbar k_{SP}$) は点線で示した GaN を伝搬する 光の分散 ($\neg 4$ ト $\neg 4$ ン)の外側の非発光領域にある.特 に $\epsilon_1(\omega) + \epsilon_2(\omega) = 0$ に近づくと、SPP の波数は無限大に発 散し、このときのエネルギーが $\hbar \omega_{SP}$ である.Ag/GaN, Au/GaN の界面において、 $\hbar \omega_{SP}$ はそれぞれ 2.84 eV (437 nm)、2.46 eV (537 nm) である.SPP は $\hbar \omega_{SP}$ より低いエ ネルギー(長波長) 域に存在し、 $\hbar \omega_{SP}$ に近づくほど SP の効 果が顕著になる.Al/GaN の界面においては、 $\hbar \omega_{SP}$ は深紫 外域の 5.50 eV (225 nm) であり、SPP は可視光領域全域 に広く存在する.

これら $\hbar\omega_{SP}$ の値を図2に加えてみると、Agを用いた場合は $\hbar\omega_{SP}$ に近い青色発光において増強効果がより顕著であるのがわかる.一方、Au を用いた場合は青色領域に SPP が存在しないため、青色発光を増強できない.537 nmよりも長波長側の緑色発光においては、SPP が存在するはずであるが、増強効果は観測されなかった.式(3) においては $\hbar\omega_{SP}$ で $\hbar k_{SP}$ は無限大に発散するが、これは $\epsilon_1(\omega) \gg \epsilon_1''(\omega)$ という仮定において導かれた式であり、実際には SP の減衰によって無限大に発散せずに有限の最大 値をもつ.したがってより正確な SPP の分散関係を得るためには、式(3)を用いずに、式(2)の $\epsilon_1(\omega)$ に複素



図4 (a) InGaN/GaN+Ag の時間分解 PL 測定により求めた,励起子の輻射再結合速度と励起子-SP 結合速度の比(増強ファクターF)の波長依存性.曲線は SPP の分散曲線の傾き ($dk/d\omega$) で,SPP の状態密度に比例する. インセットは Ag があるときとないときの発 光プロファイル.(b)同じ試料における,励起子-SP 結合効率,SP-フォトン結合効率,お よび増強された内部量子効率の波長依存性.

関数を直接代入し、複素数計算によって hksp を得るのが望 ましい.式(2)の複素数計算によって得られた ħksp の実 数部と虚数部を図3に実線として加えた. ħksp の分散は *ħω*_{SP}において最大値をもち,Auの場合はAgよりも最大値 が小さく、AgよりもSPの効果が小さいことがわかる。こ れは*hksp*の虚数部のふるまいの違いによると考えられる。 Agの場合は hksp の虚数部のピークは非常に急峻に立ち上 がっているために、最も SP の効果が顕著な ħωsp よりも少 し低いエネルギーの領域において SPP の減衰がほとんど 影響しない. これに対し Au の場合は, hksp の虚数部の ピークの立ち上がりがなだらかであるため、 $\hbar\omega_{SP}$ よりも 少し低いエネルギーの領域において SPP の減衰の影響が 出てくる。よってAuを用いた場合は、SPの効果が現れる のは hwsp よりももっと低いエネルギーの赤色領域あたり からである。このように、SPによる発光増強効果の最適 化を行う上では、ħkspの実数部と虚数部の両方を考慮する 必要がある.

3. 発光速度と発光効率の向上

QW内の励起子がSPと結合してSPPが生じる速度を $k_{ExSP}(\omega)$ とすると、SPPが発生する効率は以下の式で書ける.

$$\eta_{\text{ex-sp}}(\omega) = \frac{k_{\text{Ex-SP}}(\omega)}{k_{\text{rad}}(\omega) + k_{\text{non}}(\omega) + k_{\text{Ex-SP}}(\omega)} \qquad (4)$$

SPP から光として放出される効率 ($\eta_{SP:Ph}$) は、同様に SPP からの光放出速度と減衰によってエネルギーを損失する速度との比で与えられ、最終的に SP 結合が存在するときの内部量子効率は、以下の波長依存性のある増強された内部量子効率 (η^*_{int}) に書き換えられる.

$$\eta_{\rm int}^{*}(\omega) = \frac{k_{\rm rad}(\omega) + \eta_{\rm SP-Ph}(\omega)k_{\rm Ex-SP}(\omega)}{k_{\rm rad}(\omega) + k_{\rm non}(\omega) + k_{\rm Ex-SP}(\omega)} \approx \eta_{\rm Ex-SP}(\omega) \times \eta_{\rm SP-Ph}(\omega)$$
(5)

もとの輻射再結合速度よりも SPP を介して発光する速度 がはるかに速いとすると、 η^*_{int} は、 $k_{ExSP}(\omega)$ と η_{SPPh} の積 で書ける。内部量子効率の値は、PL 強度の温度依存性測 定によって実験的に見積もることができ、~4.2K におけ る内部量子効率を 100%と仮定することにより、室温では 6%から 41% (7 倍)に増加していることが実験的に確かめ られた¹⁵⁾.

さらに k_{ExSP} を定量的に知るために, Ti: Al₂O₃ レーザー の2倍波(波長400 nm, 繰り返し80 MHz, パルス幅1.5ps) とストリークカメラを用いた時間分解 PL 測定を行った¹⁶⁾. 図 4 (a) のインセットに示したように, Ag 薄膜によって 発光寿命が著しく早くなっているのが観測され, k_{ExSP} は Ag があるときとないときの発光速度の差から求められる.

理論的には、 $k_{ExSP}(\omega)$ はフェルミの黄金律により以下の 式で表せる^{13,14}.

$$k_{\text{Ex-SP}}(\omega) = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \vec{d} \cdot \vec{E}(\omega) \right|^2 \rho(\omega)$$
 (6)

ここで、 \vec{d} は励起子の双極子モーメント、 $\vec{E}(\omega)$ は励起子 が置かれた場所での SPP の電場を表している. $\rho(\omega)$ は SPP の状態密度であり、図 3 の SPP の分散曲線の傾き ($dk/d\omega$)に比例する.ここで、励起子の発光速度の増強 因子 (Purcell 因子 F)¹⁷⁾を以下のように定義すると、これ は SPP の状態密度に、すなわち ($dk/d\omega$)に比例すると考 えられる.

$$F(\omega) = \frac{k_{\text{Ex-SP}}(\omega)}{k_{\text{rad}}(\omega)} \approx \rho(\omega) \approx \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega} \qquad (7)$$

図4(a)に時間分解PL(TRPL)測定で得られた $F(\omega)$ と、 分散関係から得られた($dk/d\omega$)を波長に対してプロット したところ、両者の値はほぼ一致した¹⁸⁾. このことはわ れわれが提案する増強機構を支持し、励起子-SP結合速度 は SPPの状態密度によって決まることを示している.

TRPL 測定によって得られた発光速度から,式(4)を 用いて $k_{ExSP}(\omega)$ を計算できる. η^*_{int} は先述した PL 強度の 温度依存性測定から見積もることができる.また両者の比 から, $k_{SPPh}(\omega)$ が得られる.得られたそれぞれの効率を, 図 4 (b) に波長に対してプロットした¹⁸⁾.ここで注目す べきは、すべての効率が $\hbar\omega_{SP}$ に近い短波長側でほぼ100% に達していることである.この領域では、生成した励起子 のほとんどすべてが SPP に変換され、フォトンとして光 放出されていることがわかる.

4. ナノ構造による SP 結合の制御

3章の結果は,SP結合の最適化が達成できれば,あらゆ る波長域において100%近い発光効率が得られることを示 している.例えば,緑色LEDの高効率化は非常に重要で あるにもかかわらず非常に困難であり,グリーンギャップ 問題とよばれているが,プラズモニクスを利用すれば,緑 色発光のInGaN系QWにおいても,青色発光並みの高効 率化が達成できる可能性がある.Agは青色領域で,Auは 赤色領域でそれぞれSP結合が最適条件となるが,緑色発 光でSP結合が最適になる金属は存在しない.そこでAgの ナノ構造によってSPのモードを変調し,SP結合を制御す ることを試みた.

金属ナノ構造は、SPP-フォトンの結合にも重要な要因 である、完全に滑らかな Ag を用いた場合は、SPP は界面 から光として取り出すことができない。そこで、図5(a) に走査型電子顕微鏡 (SEM) 像を示したようなナノ格子構 造等がよく用いられるが、トップダウン加工は費用と時間 がかかり、精度にも限度がある。そこでわれわれは、図5 (b) に示したような, ボトムアップで作成したナノグレイ ン構造を用いている。これはランダムなナノ格子であり、 放出される光の波長や方向もランダムになるが、SPP から 光を放出させるためにはこの構造で十分である。このと き、グレインのサイズは SPP の波長の半分程度に調整す る必要があるが,蒸着速度や温度によって制御可能であ る. この場合,発生するのはあくまで SPP の伝搬モード であるので、励起子-SP結合の条件は図3で示した SPPの 分散関係によって決まる. さらにこれを制御するために, 次に図5(c)に示した金属微粒子アレイ構造の利用を試 みた.



図5 Agの各種ナノ構造の走査型電子顕微鏡 (SEM)像. (a)電子線描画とイオンミリングによって作成したナノ格 子構造.(b)金属蒸着条件の制御により作成したナノグレ イン構造.(c)金属薄膜蒸着後,窒素雰囲気下の熱処理に より作成したナノ微粒子アレイ構造.(d)Ag微粒子を気液 界面に展開し,基板上に細密充填させた微粒子シート構造.

金属微粒子アレイ構造の場合,図1(b)に示した非伝搬 モードであるLSPが生じる.金属微粒子に大きさ E_oの外 部電場を印加したときに微粒子内に誘起される分極の大き さ P は、球形の微粒子の場合には以下の式で表される.

$$P(\omega) = \frac{3}{4\pi} \frac{\varepsilon_1(\omega) - \varepsilon_2(\omega)}{\varepsilon_1(\omega) + 2\varepsilon_2(\omega)} E_0 \qquad (8)$$

よって、 $\varepsilon_1(\omega) + 2\varepsilon_2(\omega) = 0$ を満たすとき、LSP と光の共鳴 はピークをもつ.空気中の Ag 微粒子の場合、共鳴のピー クは 350 nm の紫外領域に相当する.微粒子が波長よりも 十分小さいときには、LSP の共鳴ピークはこの値に近づく が、微粒子が大きくなるにつれて長波長側にシフトし、共 鳴スペクトルの幅がブロードになることがミー理論¹⁹⁾ か ら予測される.図6(a)は 3D-FDTD で計算した空気中の Ag ナノ微粒子に発生する LSP の電場増強のスペクトル (共鳴スペクトル)の微粒子サイズ依存性であり、予想通 りのふるまいを示している.このことは、Ag 微粒子の粒 子径を 20~200 nm の間で調整すれば、LSP の共鳴条件を 可視光全域で制御できることを示している.

図2でAgやAu薄膜では顕著な発光増強が得られなかっ た緑色発光においても、~150 nm程度のAg微粒子アレイ 構造を利用すれば、高効率化できる可能性がある. Ag微 粒子アレイ構造による InGaN 系 QW の青色~緑色発光の

40巻2号(2011)



図6 (a) 3D-FDTDで計算した空気中のAg 微粒子に生じるLSPの電場増強スペクトル (共鳴スペクトル)の粒子径依存性.インセットはAg 微粒子近傍の電場強度分布.(b) InGaN/GaN系QW上にAg 微粒子アレイとAg 薄膜を作成した場合の発光増強比の波長 依存性.インセットはAg ナノ微粒子構造の走査型プローブ顕微鏡 (SPM)像.



図 7 3D-FDTD で計算した, (a) Ag 2 粒子および, (b) Ag 微粒子シート構造に生じ る LSP の共鳴スペクトルの粒子間距離依存性.

増強については、Yangらによりすでに報告されているが、 2~3 倍程度の増強効果しか得られていなかった^{20,21)}. そ こでわれわれは、Ag 微粒子のサイズを最適化することに より、さらなる発光増強を試みた.図6(b)は InGaN系 QW の上に Ag 薄膜を 20 nm 蒸着後, 窒素雰囲気下におい て 200℃ で 20 分熱処理することにより作成した Ag ナノ微 粒子アレイ構造の走査型トンネル顕微鏡 (SPM) 像であ る. 100~200 nm 程度のサイズの Ag 微粒子ができてお り、初期の膜厚と熱処理の温度・時間によって、微粒子の サイズと間隔をある程度独立して制御することができた. この試料の裏面から PL スペクトルを測定し、もとの試料 の PL スペクトルで割った増強比の波長依存性を図 6 (b) に示した²²⁾. 比較のためにAg薄膜 (50 nm) を蒸着した試 料の発光増強比についても示した. Ag 薄膜ではどの波長 においても一様に5倍程度の増強比であるのに対し、Ag ナノ微粒子アレイでは、特に波長500~520 nmの領域にお いて、15倍以上の著しい発光増強比が達成できている。 このようなナノ構造で制御されたプラズモニクスによっ て、任意の波長において LED の高効率化が達成できれ ば、グリーンギャップ問題を解決し、InGaN 材料だけを用 いた低エネルギー損失のフルカラー発光素子や蛍光体フ リーの白色光源が実現できると期待している.

隣接する金属微粒子の距離が粒子径よりも近くなれば, 互いのLSPが相互作用して,ホットサイトとよばれる新た な共鳴条件を生じることが知られている.例えば図7(a) は,直径5nmの2つのAg微粒子を,微粒子間隔 d=1,2,3 および4nmと変化させたときのLSPの共鳴スペクトルの 変化である.微粒子のサイズを変えなくても,微粒子間隔 の制御だけで400~500nmの範囲で共鳴条件を制御できる ことがわかる.さらに図7(b)が示すように,同じ微粒子 間隔でも微粒子を二次元に敷き詰めれば,さらに幅広い波 長シフトが得られ,可視光領域をほぼカバーできる²³⁾.こ のような二次元ナノ微粒子シート構造は,粒径が揃った微 粒子を鎖状有機分子でコートし,気液界面に展開すること によって実際に形成できる²⁴⁾.この構造においては微粒子 のサイズ・間隔によって SP の結合条件をフレキシブルに 変化させることが可能になる.

5. プラズモニクスのさらなる可能性

SP による発光増強は非常に簡単かつ効果的であり,

2004年に初めて報告して以来,多くの研究グループに よって,有機・無機を含むさまざまな材料への応用例が報 告され続けている.最近は,間接遷移半導体であるために これまで発光材料に適さなかったシリコン系材料をも,明 るく光らせることができることがわかってきた.例えばSiO₂ 中に分散させた赤色発光をもつシリコンナノ微粒子にAu を蒸着することにより,70倍もの著しい発光増強が得ら れ,直接遷移半導体並みの36%の内部量子効率が達成で きた²⁵⁾.さらにごく最近,電気化学的手法で作成したポー ラスシリコンを用いることにより,内部量子効率で約 80%,外部量子効率でも約20%という化合物半導体QW 並みの驚くべき高効率が達成できた²⁶⁾.これらは近い将 来に高効率シリコン LED に応用できると考えており,そ れによって材料費低減・製造工程の簡略化による大幅なコ ストダウンが期待できる.

短波長領域においては、AlGaN/AlN 系 QW 構造とアル ミニウムの組み合わせにより、波長 230~260 nm の深紫外 域の発光において、発光強度で 8 倍、内部量子効率で 3 倍 の増強に成功した²⁷⁾.深紫外光は殺菌やリソグラフィー 等に有用であり、短寿命・高価・有害である Hg ランプや ArF エキシマレーザーに代わる新しい深紫外光源としての 応用が今後期待される.

今回紹介した金属ナノ構造は、プラズモニクスの太陽電 池応用にも有効である。現在、プラズモニクスを利用した 高効率太陽電池が注目されているが、その多くは金属微粒 子を材料表面に分散させ、微粒子近傍に発生するLSPの散 乱増強や電場増強の効果を利用したものである²⁸⁾. LSP は 光照射によって直接励起できるが、増強電場は微粒子近傍 のごくわずかな空間に局在するため、そのエネルギーを材 料に効率よく移すのが困難である。また散乱増強を利用し た場合は、材料にある程度の厚みが必要であり、飛躍的な 薄膜化は望めない。そこで、伝搬型の SPP を太陽電池に 利用し、効率よくエネルギーを薄膜材料に吸収させる方法 も検討されている²⁹⁾.しかし SPP は LSP と違い,非輻射 モードであるため単なる光照射で励起できない。SPP の励 起にはプリズムの全反射や、ナノ周期構造結合器が用いら れるが、入射角と波長域が限定されるため、広いスペクト ル帯域と入射角度が要求される太陽電池への応用には向か ない

これらの問題を解決し、強い電場増強効果、超薄膜化、 長い光路長、広い波長帯域を同時に達成するために、図5 (a)のナノグレイン構造や、図5(d)のナノ微粒子シート 構造が非常に有効であると考えている.これらの構造が、 フォトン-SP 結合と SP-励起子結合の両方に非常に効果的 であることは、3D-FDTD 計算やこれまでのプラズモニッ ク発光増強の研究によって明らかである.このようなナノ 構造制御に基づいたプラズモニック太陽電池の、今後の展 開が大いに期待される.

プラズモニクスは、簡単なプロセスで劇的な効果をもた らす技術であり、今回紹介した高効率 LED や太陽電池の ほかにも、ナノ光導波路、ナノ光集積回路、超高速光演 算,超集光による高解像度プローブや光加工,ナノサイズ でのキャビティー、レーザーなど、さまざまな応用可能性 を秘めている。またデバイス応用だけでなく、近接場光 学,フォトニック結晶、メタマテリアルといったナノ光学 分野でのトピックスを統括的に理解するためにも、プラズ モニクスの基礎理解が必要不可欠である。エレクトロニク スにおいて、非導体である誘電体を利用して初めてコンデ ンサーやトランジスターが実現できたように、フォトニク スにおいても、負誘電体である金属の光学特性、すなわち SP を積極的に利用して初めて光の蓄積・増幅等の複雑・ 多様な動作が可能になる、したがってフォトニクスは、プ ラズモニクスを含むことによってより完全な学術分野に発 展し、21世紀の技術を根底から支える重要な学術分野に なりうると期待している.

本研究の遂行にあたり,川上養一教授(京都大学),リ チャード・バルドゥ博士(京都大学),アクセル・シェー ラー教授(カリフォルニア工科大学),玉田薫教授(東北 大学)のご協力に感謝の意を表す.本研究の一部は,科学 技術振興機構戦略的創造研究推進事業さきがけ「物質と光 作用」領域(2006.10~2010.3)および「太陽光と光電変換 機能」領域(2009 年 10 月~2013 年 3 月)により援助され た.

文 献

- 1) H. Raether: Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings (Springer-Verlag, Berlin, 1988).
- J. Dostalek, J. Homola, S. Jiang and J. Ladd: Surface Plasmon Resonance Based Sensors (Springer-Verlag, Berlin, 2006).
- T. W. Ebbesen, H. J. Lezec, H. F. Ghaemi, T. Thio and P. A. Wolff: "Extraordinary optical transmission through sub-wavelength hole arrays," Nature, **391** (1998) 667–669.
- J. Takahara, S. Yamagishi, H. Taki, A. Morimoto and T. Kobayashi: "Guiding of one-dimensional optical beam with nanometer diameter," Opt. Lett., 22 (1997) 475–477.
- 5) W. L. Barnes, A. Dereux and T. W. Ebbesen: "Surface plasmon subwavelength optics," Nature, **424** (2003) 824–830.
- 6) S. A. Maier, M. L. Brongersma, P. G. Kik, S. Meltzer, A. A. G. Requicha, B. E. Koel and H. A. Atwater: "Plasmonics-A route to nanoscale optical devices," Adv. Mater., 13 (2001) 1501–1505.
- H. A. Atwater: "The promise of plasmonics," Sci. Am. (Apr. 2007) 56–63.

- S. Nakamura and G. Fasol: The Blue Laser Diode: GaN Based Light Emitting Diode and Lasers (Springer, Berlin, 1997).
- 9) Y. Narukawa, M. Sano, M. Ichikawa, S. Minato, T. Sakamoto, T. Yamada and T. Mukai: "Improvement of luminous efficiency in white light emitting diodes by reducing a forward-bias voltage," Jpn. J. Appl. Phys., 46 (2007) L963-L965.
- K. Okamoto and Y. Kawakami: "High-Efficiency InGaN/GaN light emitters based on nanophotonics and plasmonics," IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., 15 (2009) 1190–1209.
- 11) Y. Kawakami, A. Kaneta, L. Su, Y. Zhu, K. Okamoto, M. Funato, A. Kikuchi and K. Kishino: "Optical properties of InGaN/GaN nanopillars fabricated by postgrowth chemically assisted ion beam etching," J. Appl. Phys., **107** (2010) 023522.
- 12) K. Okamoto, I. Niki, A. Shvartser, Y. Narukawa, T. Mukai and A. Scherer: "Surface-plasmon-enhanced light emitters based on InGaN quantum wells," Nat. Mater., 3 (2004) 601–605.
- 13) I. Gontijo, M. Borodisky, E. Yablonvitch, S. Keller, U. K. Mishra and S. P. DenBaars: "Enhancement of spontaneous recombination rate in a quantum well by resonant surface plasmon coupling," Phys. Rev. B, 60 (1999) 11564–11567.
- 14) A. Neogi, C.-W. Lee, H. O. Everitt, T. Kuroda, A. Tackeuchi and E. Yablonvitch: "Enhancement of spontaneous recombination rate in a quantum well by resonant surface plasmon coupling," Phys. Rev. B, 66 (2002) 153305.
- W. L. Barnes: "Turning the tables on surface plasmons," Nat. Mater., 3 (2004) 588–589.
- 16) K. Okamoto, I. Niki, A. Scherer, Y. Narukawa, T. Mukai and Y. Kawakami: "Surface plasmon enhanced spontaneous emission rate of InGaN/GaN quantum wells probed by time-resolved photoluminescence spectroscopy," Appl. Phys. Lett., 87 (2005) 071102.
- 17) E. M. Purcell: "Spontaneous emission probabilities at radio frequencies," Phys. Rev., **69** (1946) 681–681.
- 18) K. Okamoto and Y. Kawakami: "Enhancements of emission rates and efficiencies by surface plasmon coupling," Phys. Status Solidi C, 7 (2010) 2582–2585.

- H. C. van de Hulst: Light Scattering by Small Particles (Dover, New York, 1981).
- 20) D.-M. Yeh, C.-Y. Chen, Y.-C. Lu, C.-F. Huang and C. C. Yang: "Formation of various metal nanostructures with thermal annealing to control the effective coupling energy between a surface plasmon and an InGaN/GaN quantum well," Nanotechnology, 18 (2007) 265402.
- 21) D.-M. Yeh, C.-F. Huang, C.-Y. Chen, Y.-C. Lu and C. C. Yang: "Localized surface plasmon-induced emission enhancement of a green light-emitting diode," Nanotechnology, **19** (2008) 345201.
- 22) K. Okamoto, R. Bardoux and Y. Kawakami: to be published.
- 23) M. Toma, K. Toma, K. Michioka, Y. Ikezoe, R. Tero, K. Okamoto and K. Tamada: "Collective plasmon mode excited on silver nanoparticle 2D crystalline sheet," submitted for publication.
- 24) K. Tamada, K. Michioka, X. Li, Y. Ikezoe, M. Saito and K. Otsuka: "Bioapplication of plasmonic nanosheet," Proc. SPIE, 7213 (2009) 72130E.
- 25) K. Okamoto, A. Scherer and Y. Kawakami: "Surface plasmon enhanced light emission from semiconductor materials," Phys. Status Solidi C, 5 (2008) 2822–2824.
- 26) 川上康之,松本貴裕,岡本晃一: "シリコンナノ結晶における 表面プラズモン発光増強効果",第71回応用物理学会学術講演 会 (2010) 16p-NK-6.
- 27)高田暁彦,大音隆男, R. G. Banal,岡本晃一,船戸充,川 上養一: "表面プラズモンを用いた高Al組成AlGaN/AlN量子 井戸構造の内部量子効率の向上",第57回応用物理学関係連 合講演会(2010)17p-TC-13.
- 28) K. R. Catchpole and S. Pillai: "Surface plasmons for enhanced silicon light-emitting diodes and solar cells," J. Lumin., 121 (2006) 315–318.
- H. A. Atwater and A. Polman: "Plasmonics for improved photovoltaic devices," Nat. Mater., 9 (2010) 205–213.

(2010年9月29日受理)